THF での分散に向けた MWCNTs のプラズマ表面処理での放電ガスの効果

Effect of Gas Compositions for Plasma Discharge on MWCNTs to be Dissolved into THF.

小川大輔,加藤昌樹,森淳貴,中村圭二

Daisuke Ogawa, Masaki Kato, Junki Mori, Keiji Nakamura

E-mail: d ogawa@isc.chubu.ac.jp

カーボンナノチューブ (CNTs) は導電性、 機械的強度などに優れるが、その化学的安定 性から溶媒に一様に分散するのが難しい。そ のため、硝酸などの酸で処理し、官能基を CNTs 表面に修飾することにより、溶媒内で の分散性をあげるといった手法が一般的に 採用されている[1]。 その一方で、プラズマを 用いたドライプロセスでの CNTs 表面修飾も多 く研究されてきた[2]。 本研究では、これらの 背景を踏まえて、多層 CNTs (MWCNTs) を異 なるプラズマ (大気圧誘電バリア放電) で処理 したときのテトラヒドロフラン (THF) 内での 分散性の違いについて調べた。(装置などの実 験条件は参考文献[3]を参照のこと。)

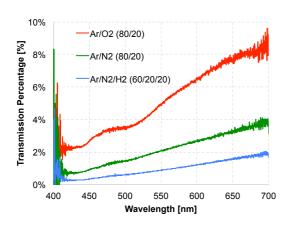


Figure 1: プラズマ処理された MWCNTs が 一様に分散しているTHF溶液の透過率の、 プラズマ生成ガスによる違い。

Figure 1 は、3種類のプラズマ $(Ar/O_2,Ar/N_2,Ar/N_2,Ar/N_2)$ を用いて表面処理された MWCNTs

を一様に分散した THF 溶媒の、各波長による透 過率を示したものである。この図では、透過率 が小さいほど、CNTsが THF に分散している ことを示している。この図からわかるように、 Ar/N₂/H₂ のプラズマで処理した MWCNTs が、 Ar/O₂ や Ar/N₂ でプラズマ処理したものより 良く分散した。このとき、600 nm での透過率 から MWCNTs の分散濃度を求めたところ、 Ar/O_2 プラズマでは 16.6 mg/L、 Ar/N_2 プラズ マでは 30.1 mg/L、Ar/N₂/H₂では 42.2 mg/L で あることがわかった。(比較として、Bahrら によると、THF 中の単層 CNTs の溶解度は 4.9 mg/L であったと報告されている[4]。) これら の分散度合いの違いは、プラズマから修飾さ れた官能基によるものと予想でき、今回の実 験結果より、窒化水素系の修飾基が CNTs 表 面に付くことで分散性が良くなる可能性が あることがわかった。

本講演では、プラズマ処理のプロセスの詳 しい説明に加え、どの官能基が分散を良くし ているかなどを分析したものを取り扱う。

参考文献

- [1] P. He et al., Biomacromolecules 6, 2455-2457, 2005.
- [2] R. Scaffaro et al., Plasma Process. Polym. 9, 503–512, 2012.
- [3] 小川ら、第74回応物理学会秋季学術講演会 19a-C2-2、京田 辺、2013年9月。
- [4] J. Bahr et.al., Chem. Commun., 193-194, 2001.